

日月光半導體製造股份有限公司 函

公司住址：高雄市楠梓加工出口區中央路 30 號

承辦單位：廠務處廢水組 何登陽

公司傳真：07-3613094

聯絡電話：07-3617131 轉 89805

受文者：高雄市政府環境保護局

發文日期：中華民國 102 年 09 月 26 日

發文字號：日月光封(102)環水字第 0926-02 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司 K11 廠於 102 年 10 月 05 日上午 8 時至下午 11 時進行中水回收系統放流管線與聯合陸放管路銜接工程，屆時本公司 K5 及 K7 廠放流水將申請緊急排放，排入楠梓加工區下水道系統，請查照。

說明：

- 一、本公司 K11 廠中水回收系統原計畫於 102 年 9 月 21 日進行放流管線與聯合陸放管路銜接工程，因玉兔颱風來襲，在施工安全考量下取消管路銜接工程。
- 二、中水回收系統放流管線與聯合陸放管路銜接工程預計於 102 年 10 月 05 日上午 8 時至下午 11 時進行中水回收廠陸放管線與楠梓加工出口區聯合陸放管路銜接工程，故本公司 K5 及 K7 廠申請緊急排放，緊急排放之水質以符合地面水體放流標準，並再排入楠梓加工區下水道系統。
- 三、緊急排放時間為：102 年 10 月 05 日(六)上午 8 時至下午 11 時。

正本：高雄市政府環境保護局

副本：經濟部加工出口區管理處

董事長 張虔生

收文	歐榮環保科技股份有限公司 (楠梓加工出口區揚水站)
	102年10月01日
第	8158 號

檔號：
保存年限：

經濟部加工出口區管理處 函

機關地址：811 高雄市楠梓區加昌路 600 號
 傳真：(07)3659213
 電子郵件：stevenlee@epza.gov.tw
 聯絡人：李昭賢
 聯絡電話：(07)3611212 分機：441

受文者：歐榮環保科技股份有限公司 該廠何先生表示當日排入量約 15,200 CMD

發文日期：中華民國 102 年 10 月 1 日
 發文字號：經加四環字第 10200111770 號
 速別：最速件
 密等及解密條件或保密期限：普通
 附件：如文

K23300CMD,
 請當日值班人員(大傳、啟修(早)及老許、吳煌(晚))加強水質抽測，並請早班人員進行採樣
 會同及值班人員 102
 102
 102

主旨：有關 貴公司因進行中水回收系統放流管線與聯合陸放管線銜接工程，申請於維修期間 K5 與 K7 廠放流水緊急排放至本處「楠梓加工出口區污水下水道系統」一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴公司 102 年 9 月 26 日月光封(102)環水字第 0926-01 號函。
- 二、准予緊急排放至楠梓加工出口區污水下水道系統時間為：102 年 10 月 5 日(六)上午 8 時至下午 11 時。
- 三、請 貴公司於該日廢水排入楠梓加工出口區污水下水道前及恢復陸上放流前通知本處揚水加壓站及高雄市政府環境保護局，廢水水質應符合地面水體放流水標準，屆時本處將派員採水化驗。
- 四、有關楠梓加工出口區污水下水道使用費，則將依據 貴公司當天最大日排放量 6,000CMD 計收費用，倘工期延長亦比照辦理。
- 五、檢送楠梓加工出口區污水下水道使用費率及計算公式各 1 份，請查收。
- 六、緊急排放期間 貴公司若廢(污)水水質不佳未符合地面水體放流水標準，需立即停止排放，若因排放水質不佳造成本處楠梓加工出口區污水下水道系統損傷或產生罰單問題，貴公司將負擔相關費用之賠償責任。

日月光半導體製造股份有限公司 函

公司住址：高雄市楠梓加工出口區中央路 30 號

承辦單位：廠務處廢水組 何登陽

公司傳真：07-3613094

聯絡電話：07-3617131 轉 89805

受文者：經濟部加工出口區管理處

發文日期：中華民國 102 年 10 月 17 日

發文字號：日月光封(102)環水字第 1017-01 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：提報本公司 K5、K7 廠放流水緊急排入下水道系統排放量及放流水水質監測記錄，請查照。

說明：

- 一、本公司 K11 廠於 102 年 10 月 05 日上午 8 時至下午 11 時，中水回收系統因進行放流管線與聯合陸放管路銜接工程，因工程完工後確認仍有需補強處故增加 102 年 10 月 06 日上午 8 時至下午 11 時及 102 年 10 月 07 日下午 3 時至下午 5 時進行最後修補工程，故本公司 K5 及 K7 廠於工程期間，放流水以符合地面水體放流標準排入楠梓加工區下水道系統。
- 二、檢附本公司聯合陸放管路銜接工程期間 K5 及 K7 廠緊急排入下水道系統排放量統計表及水質監測記錄各乙份，請查照。

正本：經濟部加工出口區管理處

副本：

董事長 張虔生

日月光半導體製造股份有限公司K5廠
緊急排入下水道系統排放量統計表及水質監測記錄

	V10-放流池PH (6.5-8.5)	Cu<3 (mg/L)	Ni<1(mg/L)	SS≤30 (mg/L)	COD<100	排水量(CMD)
2013/10/5	7.31	0.14	0.11	10	20	2700
2013/10/6	7.84	0.11	0.09	10	26	2700
2013/10/7	7.94	0.11	0.10	11	19	360

備註:

- 1.排水量依最大排放量4320CMD(180CMH)計算之。
- 2.廢水水質分析時間06:00~07:00間。

日月光半導體製造股份有限公司K5廠10/5~10/7水質連續監測記錄

